

105年度【共濺鍍氧化鈦鋅薄膜：奈米壓痕與陰極螢光圖像化評估損壞與殘留應力分布】經費核定清單

執行機構：南開科技大學
國立勤益科技大學

主持人：蔡建皇 副教授(自動化工程系)
共同主持人：江東源 副教授(機械工程系)

補助項目	申請金額	核定金額	說 明
業務費	543,552	424,000	一、研究人力費：264,000元 1. 助理人員費用144,000元 2. 本部依規定主動增核研究主持費1名，月支10,000元(12.000月計) 二、耗材、物品、圖書及雜項費用：160,000元(含貴儀中心儀器使用費) 三、本計畫彈性支用額度為8,960元
管理費	43,484	24,000	研究主持費不核列管理費
合 計	587,036	448,000	執行期限：105/08/01 ~ 106/07/31 計畫編號：MOST 105-2221-E-252-003 -

貴儀中心使用額度：920,000 元
研究類型：一般型研究計畫(個別型)
研究性質：基礎研究
應繳報告：期末報告
研究成果歸屬：南開科技大學
各項費用之支用請依「科技部補助專題研究計畫經費處理原則」規定辦理。

學門名稱：疲勞與損壞

流水號：105WDF850004
承辦人：沈觀葆

